(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

(24) 登録日 平成26年2月7日 (2014.2.7)

特許第5467548号

(P5467548)

(45) 発行日 平成26年4月9日(2014.4.9)

(19) **日本国特許庁(JP)**

(51) Int.Cl.			FΙ		
GOGT	3/00	(2006.01)	GOGT	3/00	200
GOGT	1/00	(2006.01)	GOGT	1/00	315
HO4N	1/40	(2006 , 01)	H O 4 N	1/40	$1 \ 0 \ 1 \ Z$

請求項の数 6 (全 18 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 (65) 公開番号 (43) 公開日	特願2010-117873 (P2010-117873) 平成22年5月22日 (2010.5.22) 特開2011-248414 (P2011-248414A) 平成23年12月8日 (2011.12.8)	(73)特許権者 (73)特許権者	f 504194878 独立行政法人海洋研究開発機構 神奈川県横須賀市夏島町2番地15 f 504454060 株式会社マプライド ビジェン・システィ
普宜請水口	平成24年12月26日 (2012.12.26)		株式会社アンライト・ビジョン・ジステム ズ 茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくば市 産業振興センター205
		(74)代理人	産業振興センター205 100082876 弁理士 平山 一幸
		(74)代理人	100109807 弁理士 篠田 哲也
		(72) 発明者	石橋 正二郎 神奈川県横須賀市夏島町2番地15 独立 行政法人海洋研究開発機構内 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】画像処理システム及び方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

ビューポートを有する耐圧容器内の撮影装置を用い該ビューポートを経由して耐圧容器 外の撮影対象物を撮影して生成した撮影画像を処理する、画像処理システムであって、

上記撮影装置により形成される像が上記耐圧容器外の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に関して、補正情報を格納する補正情報格納手段と、

上記耐圧容器が<u>圧力</u>環境下にある状態で、上記撮影装置で生成される撮影画像上の上記 撮影対象物における各対象点への視線ベクトルを、上記補正情報格納手段に格納されてい る補正情報により補正して、該撮影画像を処理する撮影画像補正手段と、を備え、

<u>上記ビューポートの状態が、上記ビューポートが変形する状態を含む、</u>画像処理システ 10 ム。

【請求項2】

さらに、パターンを有する補正情報算出用リファレンスと、

前記耐圧容器が異なる圧力環境下にある状態で、前記撮影装置により上記補正情報算出 用リファレンスを撮影して撮影パターン画像上の上記パターンの移動量から前記補正情報 を求めて前記補正情報格納手段に格納する補正情報算出手段と、

を備える、請求項1に記載の画像処理システム。

【請求項3】

前記撮影装置はステレオ視を生成するように2台以上で構成されており、

前記撮影画像補正手段は前記撮影装置が生成したステレオ視の撮影画像又はステレオ視 20

による計測値をそれぞれ補正する、請求項1に記載の画像処理システム。

【請求項4】

前記撮影装置は広角レンズ、ミラーその他の光学系を備えている、請求項1に記載の画 像処理システム。

【請求項5】

ビューポートを有する耐圧容器内の撮影装置を用い該ビューポートを経由して耐圧容器 外の撮影対象物を撮影して生成した撮影画像を処理する画像処理方法であって、

上記耐圧容器がおかれている環境の圧力を変化させて、上記ビューポートを介して上記 撮影装置により、パターンを有する補正情報算出用リファレンスを撮影するステップと、

上記撮影装置による上記補正情報算出用リファレンスの撮影により得られる撮影パター ンと常圧環境下での上記補正情報算出用リファレンス撮影により得られる撮影パターンと を比較してパターンの移動量を求め、上記撮影装置により形成される像が上記耐圧容器外 の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に関する補正情報を求めるステ ップと、

上記耐圧容器が撮影環境において上記撮影対象物を撮影して撮影画像を生成するステップと、

上記補正情報に基づいて、上記撮影画像上の上記撮影対象物における各対象点への視線 ベクトルを補正し、上記撮影画像を補正するステップと、を含み、

<u>上記ビューポートの状態が、上記ビューポートが変形する状態を含む</u>、画像処理方法。 【請求項6】

20

30

40

10

ビューポートを有する耐圧容器内の撮影装置を用い該ビューポートを経由して耐圧容器 外の撮影対象物を撮影して生成した撮影画像を処理する画像処理方法であって、

上記耐圧容器が撮影環境にある状態で上記撮影装置により上記撮影対象物を撮影して撮 影画像を生成するステップと、

既に補正情報として求められている、上記撮影装置により形成される像が上記耐圧容器 外の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に基づいて、上記撮影画像上 の上記撮影対象物における各対象点への視線ベクトルを補正し、上記撮影画像を補正する ステップと、を含み、

上記ビューポートの状態が、上記ビューポートが変形する状態を含む、画像処理方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、高圧環境下で生成した撮影画像を処理する画像処理システム及び方法に関する。

【背景技術】

[0002]

海洋資源などの探索や海底探査のために、海中探査機が用いられている。海中探査機に は有人用と無人用とがあり、無人用としては、自律型無人探査機(AUV)と遠隔操作型 無人探査機(ROV)とがある。前者のAUVは、海中探査機に動力源を搭載して単独で 探査を行うものである。後者のROVでは、海洋探査船と海中探査機との間で例えばケー ブルが接続されており、海中探査機は例えばケーブルを経由して電力供給を受け、海中探 査機に搭載された観測機器や制御機器と海洋探査船との間で例えばケーブルを経由して各 種信号や観測データを送受信する。

【 0 0 0 3 】

海中探査機は、各種の制御機器、観測機器(以下、「電子機器」と呼ぶ。)と電源とを 収容するための耐圧容器と、海中探査機の骨格を形成し、かつ耐圧容器を保護し支持する ためのフレームと、海中で海中探査機に浮力を与えるための浮力材と、推進力を与えるス ラスタなどから構成されている。特に、深海で使用する電子機器は、耐圧容器に収容され ている。ここで、耐圧容器とは水圧に耐えられるような容器を意味する。

[0004]耐圧容器は、例えば円筒状の筒体の両端を蓋体で水密に閉止して構成される。光学カメ ラなどの観測機器、海中探査機の動作を制御するための制御機器、マニピュレータや浮上 用、通信用機器などの各種の装置は、それぞれ耐圧容器に組み込まれている。 [0005]耐圧容器に収容された光学カメラを用いて海中の対象物を撮影すると、対象物からの光 が屈折する。そのときの屈折に関するものとして特許文献1、2及び非特許文献1があり 、水圧による屈折に関するものとして特許文献3がある。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0006]【特許文献1】特開平7 84180号公報 【特許文献 2 】 特開 2 0 0 0 2 9 9 8 0 5 号公報 【特許文献3】特開2009 244554号公報 【非特許文献】 [0007]【非特許文献1】中山大介 他、「ステレオ視によるガラス水槽中物体の3次元計測のた めの観測パラメータ」、電子情報通信学会論文誌、D-II、情報・システム、II-パ ターン処理、 J 8 4 - D - I I (12)、 2 6 8 4 頁 ~ 2 6 8 9 頁、 2 0 0 1 年 1 2 月 1 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 [0008]ところで、光学カメラを収容した耐圧容器が水深度に応じて高圧環境下におかれ、耐圧 容器外の対象物を光学カメラで撮影する場合を想定する。この場合、第1に、対象物から 光学カメラへ達する光線は、耐圧容器外の領域とビューポートの領域と耐圧容器内の領域 という3つの領域を経由する。第2に、ビューポートは水深度に応じた高圧力により大き く変形する。例えば、ビューポートの歪曲の度合いが変化する。またその変化の度合いも 、例えば、ビューポートの中心付近とビューポートの周縁付近とでは異なり、均一ではな い。よって、光学カメラで撮影される画像には、3つの領域の不連続な屈折とビューポー トの変形とに起因して複合的な歪みが含まれている。そのため、高圧環境下で撮影すると 、常圧環境下で撮影した画像と同等の画像が得られないという課題がある。

10

20

30

40

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

日

そこで、本発明は、高圧環境下で撮影しても、常圧環境で撮影した画像と同等の画像が 得られる、画像処理システム及び方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

上記目的を達成するために、本発明における画像処理システムは、ビューポートを有す る耐圧容器内の撮影装置を用いビューポートを経由して耐圧容器外の撮影対象物を撮影し て生成した撮影画像を処理する、画像処理システムであって、撮影装置により形成される 像が耐圧容器外の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に関して、補正 情報を格納する補正情報格納手段と、耐圧容器が高圧環境下にある状態で、撮影装置で生 成される撮影画像上の撮影対象物における各対象点への視線ベクトルを、補正情報格納手 段に格納されている補正情報により補正して、該撮影画像を処理する撮影画像補正手段と 、を備える。

[0011]

一方、本発明における画像処理方法の一つは、ビューポートを有する耐圧容器内の撮影 装置を用いビューポートを経由して耐圧容器外の撮影対象物を撮影して生成した撮影画像 を処理する画像処理方法であって、耐圧容器がおかれている環境の圧力を変化させて、ビ ューポートを介して撮影装置により、パターンを有する補正情報算出用リファレンスを撮

影するステップと、撮影装置による補正情報算出用リファレンスの撮影により得られる撮 影パターンと常圧環境下での補正情報算出用リファレンス撮影により得られる撮影パター ンとを比較してパターンの移動量を求め、撮影装置により形成される像が耐圧容器外の媒 質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に関する補正情報を求めるステップ と、耐圧容器が撮影環境において撮影対象物を撮影して撮影画像を生成するステップと、 補正情報に基づいて、撮影画像上の撮影対象物における各対象点への視線ベクトルを補正 し、撮影画像を補正するステップと、を含む。

[0012]

また、本発明における画像処理方法の一つは、ビューポートを有する耐圧容器内の撮影 10 装置を用いビューポートを経由して耐圧容器外の撮影対象物を撮影して生成した撮影画像 を処理する画像処理方法であって、耐圧容器が撮影環境にある状態で撮影装置により撮影 対象物を撮影して撮影画像を生成するステップと、既に補正情報として求められている、 撮影装置により形成される像が耐圧容器外の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて 移動する量に基づいて、撮影画像上の撮影対象物における各対象点への視線ベクトルを補 正し、撮影画像を補正するステップと、を含む。

【発明の効果】

[0013]

本発明によると、高圧環境下で撮影しても、常圧環境で撮影した画像と同等の画像が得 られる。

【図面の簡単な説明】

[0014]

【図1】本発明のコンセプトを説明するための概念図である。

【図2】撮影画像から対象点の画素位置を求めることを説明するための概念図である。

【図3】撮影対象物と撮影装置と撮影画像との位置関係を模式的に示す図である。

【図4】高圧環境下で撮影した撮影画像から常圧環境下で撮影したと同等の画像を得るた めの画像処理の様子を模式的に示し、(A)は高圧環境下で撮影した撮影画像、(B)は 補正後の画像を示す図である。

【図5】本発明の第1の実施形態に係る画像処理システムの構成図である。

【図6】本発明の第2の実施形態に係る画像処理システムの構成図である。

【図7】可動部としてのマニピュレータを用いた画像パターンの取得方法を説明するため の模式図であり、(A)はマニピュレータ及び参照物を模式的に示す図であり、(B)は マニピュレータの移動過程を模式的に示す図である。

- 【図8】補正情報算出用リファレンスの一例を示す斜視図である。
- 【図9(A)】補正パラメータの導出により求めた補正項の圧力依存性を示すグラフであ る。
- 【図9(B)】補正パラメータの導出により求めた補正係数の圧力依存性を示すグラフで ある。

【図10】高圧環境下におけるステレオ視3次元計測システムを示し、(A)は撮影対象 物と撮影装置との配置関係を示し、(B)はそのシステム構成図である。

40 【図11】(A)及び(B)は本発明が利用される分野での一形態を模式的に示す図であ る。

【発明を実施するための形態】

[0015]

以下添付図面を参照しながら本発明のコンセプト、さらにそれを具現化した幾つかの実 施形態について詳細に説明するが、本発明は特許請求の範囲に記載した範囲において適宜 変更して実施することができる。

[0016]

〔本発明のコンセプト〕

本発明のコンセプトについて説明する。図1は、本発明のコンセプトを説明するための 概念図である。図1に示すように、撮影の対象物1が高圧環境下に置かれ、この高圧環境 50

下に、耐圧容器内の撮影装置2により、耐圧容器のビューポート3経由で、撮影される。 例えば、撮影対象物1は海水という媒質中にあり、撮影装置2は空気という媒質中にあり 、撮影対象物1から撮影装置2に達する光線Lは、海水、ビューポート、空気という3つ の媒質を経由することになる。この撮影される像は、各媒質の屈折率及び媒質の圧力変化 に応じて複合的な歪みを含んでおり、この撮影される像の各点は、常圧環境下で撮影され る像の各点からずれた位置となる。このずれを補正量として計算し、補正量に基づいて撮 影画像の各画素の位置を補正することにより、常圧環境下で撮影した画像と同等の画像が 得られる。

【0017】

その際必要となる補正量の導出について概説する。撮影装置2を耐圧容器に格納し、そ 10 の耐圧容器の設置環境を昇圧、降圧する。例えば耐圧容器を高圧槽内に設置することで実 現してもよい。高圧槽の圧力を昇降する際、既知の画像パターンを撮影する。この画像パ ターンは、例えば格子状にマークが配列されたものである。撮影される像は環境圧力に応 じて変化する。よって、各格子状のマークが環境圧力に応じてどのように移動するかを測 定することができる。この測定した移動量に基づいて、像に歪みのない状態から像に歪み のある状態への写像を導出することができる。このようにして求めた写像の逆写像を用い れば、高圧環境下で撮影した像から、常圧環境下で撮影した画像と同等の画像を求めるこ とができる。

[0018]

〔補正式の導出に関して〕

高圧環境下での撮影画像データにおいて、歪みを含んだ像(虚像)から歪みを取り除いた像(実像)へ補正するための、補正式、補正パラメータの導出方法、さらに、補正式を 用いた補正の方法について順に説明する。

【0019】

補正式の一つの例としては、式(1)で示される。 【数1】

$$Wr = \left(Da + \frac{D \cdot Kw}{\sqrt{1 + d(Wi/D)^2}} \right) (Wi/D) \quad (1)$$

ここで、式(1)における各項及び係数は、次のとおりである。図1に示すように、レンズ中心を通る線、即ちレンズ中心軸をLとし、虚像上のある一点からLまでの距離をW iとする。また、実像上の対応点からLまでの距離をWrとする。Wiは撮影装置2で生成した撮影画像から得られる。Dは、撮影装置2から撮影対象物1までの距離である。K wは、撮影装置2を収容する耐圧容器中の媒質の屈折率naと耐圧容器外の媒質の屈折率 nwとの比、即ち、na/nwで定まる。補正項Daはビューポート3と撮影装置2との 距離であり、圧力に応じて変化する。補正係数dは歪みの補正係数であり、圧力に応じて 変化する。

【 0 0 2 0 】

〔式(1)で表される補正式の導出について〕

ここで、例示した補正式の導出方法の例を示す。図1に示すように、撮影装置2から撮影対象物1までの光線(図1に太線で示す)は、耐圧容器内部、ビューポート3、ビュー ポート3外の3つの領域を経由する。各領域における光線の角度を、撮影装置2の光軸中 心を基準として表わし、撮影装置2からビューポート3内側への入射角を a、ビューポ ート3を通過する光線の角度を g、ビューポート3外側への出射角を wとする。また、 耐圧容器内の気体の屈折率をn_a,ビューポート(アクリル、ガラス等)の屈折率をn_g,ビュー ポート外側の媒質の屈折率をn_wとする。なお、撮影装置2のレンズ中心軸はビューポート 面と直交しているものとする。

[0021]

20



ビューポート3内側の境界面での屈折率と角度の関係から式(2)が成立する。 【数2】

$$n_a \sin \theta_a = n_g \sin \theta_g \qquad (2)$$

三角関数における次式(3)の関係式を用いて式変形すると、式(4)を得る。 【数3】

$$\frac{1}{\sin^2\theta} = 1 + \frac{1}{\tan^2\theta} \qquad (3)$$

【数4】

$$\tan^2 \theta_g = \frac{{n_a}^2}{{n_g}^2 + ({n_g}^2 - {n_a}^2) \cdot \tan^2 \theta_a} \cdot \tan^2 \theta_a \quad (4)$$

n

ここで、 K_g = n_a / n_gとおくと、式(5)を得る。 【数 5 】

$$\tan\theta_{g} = \frac{K_{g}}{\sqrt{1 + (1 - K_{g}^{2})\tan^{2}\theta_{a}}} \cdot \tan\theta_{a} \quad (5)$$

ビューポート3外側と外部の媒質との境界面では、式(6)を得る。 【数6】

$$n_w \sin \theta_w = n_g \sin \theta_g \tag{6}$$

さらに式(7)の関係が成り立つ。 【数7】

$$n_{w}\sin\theta_{w} = n_{a}\sin\theta_{a} \qquad (7)$$

よって、カメラレンズから出た角度とビューポート3から水中に出る角度との関係をま とめて考え、Kw=n_a/n_wとおくと、式(8)が成り立つ。 【数8】

$$\tan\theta_{w} = \frac{K_{w}}{\sqrt{1 + (1 - K_{w}^{2})\tan^{2}\theta_{a}}} \cdot \tan\theta_{a} \quad (8)$$

40

20

30

【0022】

今、撮影装置2からビューポート3内側までの距離をDa、ビューポート3の厚みをD g、ビューポート3外側から撮影対象物1までの距離をDwとする。レンズ中心軸Lから 実像のある一点までをWr、レンズ中心軸から虚像の対応点までをWiとする。実際の位 置Wrに対し、見かけ上の位置がWiである。Wr、Wiは式(9)、式(10)で表さ れる。

30

[数9]

$$Wr = Da \tan \theta_a + Dg \tan \theta_g + Dw \tan \theta_w$$
 (9)
[数10]

$$Wi = (Da + Dg + Dw) \tan \theta_a \qquad (1\ 0)$$

ここで、式(5)、式(8)を式(9)へ代入し、D=Da+Dg+Dwとおくと、式(11)より、式(12)を得る。 10 【数11】

$$\tan\theta_a = Wi / D \qquad (1 \ 1)$$

【数12】

$$Wr = \left(Da + \frac{Dg \cdot Kg}{\sqrt{1 + (1 - K_g^2)(Wi / D)^2}} + \frac{Dw \cdot Kw}{\sqrt{1 + (1 - K_w^2)(Wi / D)^2}} \right) (Wi / D) \quad (1 \ 2)$$
20

式(12)において、媒質中における撮影対象物1までの距離はビューポート3の厚み に対して十分に遠い、すなわち、Dw>>Dgとみなして

D Dw, Dg 0

と近似し、(1-Kw²)を補正係数dに置き換えて、式(1)を得る。

【0023】

〔補正パラメータの導出について〕

式(1)の補正式には、未知のパラメータ補正項Da及び補正係数dを求める必要がある。他のパラメータは、既知あるいは計測により得られる。補正項Daと補正係数dの導出について説明する。

【0024】

```
先ず、既知の画像パターンを有する補正情報算出用リファレンス(「参照物」とも呼ぶ)は、参照点の実像の位置(群)は確定できるので、Wrを確定可能である。
```

高圧環境下における撮影画像から、実像に対応する参照点の虚像の位置(群)が計測される。これにより、Wiが計測により求まる。

撮影装置2から補正情報算出用リファレンスまでの距離Dは計測により得られる。 屈折率の比Kwは、耐圧容器中の媒質の屈折率n。と耐圧容器外の媒質の屈折率nwと がよく知られている場合は既知の値を用いてもよいし、実際にセンサで計測することによ り確定してもよい。

パラメータDa及びdの導出は、得られたWrの参照点群及びWiの対応点群の値から 40 、補正式(1)を満たす最適なDa及びdを求める問題と等価である。よって、一般的な 数理的手法、例えば山登り法(ヒルクライミング)などで、求めることが可能である。以 下ではこの導出法について説明する。

【 0 0 2 5 】

補正項Da及び補正係数dの導出法の一例について説明する。

ある圧力状態におけるWr群およびWi群(次式では添字iで示す)について、式(13))のように、補正式(1)の差分を2乗し、参照点の数分の総和をとる。なお、差分を2 乗せずに、差分の絶対値としてもよい。

(7)

【数13】

$$S(Da,d) = \sum_{i} \left(Wr_{i} - \left(Da + \frac{D \cdot Kw}{\sqrt{1 + d(Wi_{i}/D)^{2}}} \right) (Wi_{i}/D) \right)^{2}$$
(13)

このS(Da,d)を最小化するDa、dを求めればよい。これは一般的な最適化問題 であるから、山登り法(ヒルクライミング)などの方法によって計算すればよい。各圧力 状態にて同様の計算を行うことにより、各圧力状態におけるDa,dが得られる。これら ¹⁰ 離散的に得られたDa,dに対し、補間やフィッティング等の手法を用いることにより、 圧力とDa,dとの連続関数を得ることができる。

【0026】

〔補正方法〕

求められた補正パラメータを用い、式(1)に例示される補正式を使って撮影画像から 実像への補正を行うことができる。画素位置から視線ベクトルを求める方法は、ごく一般 的な手法を用いることができる。

【0027】

先ず、撮影画像から、対象点の画素位置を求める。図2は撮影画像から対象点の画素位 置を求めることを説明するための概念図である。CCDなどのイメージセンサを有する撮 影装置2での撮影解像度をM×Nとすると、図2に示すように、撮影画像は(0,0)か ら(M-1,N-1)までの座標で、撮影画像上の点を表現することができる。図3は撮 影対象物1と撮影装置2と撮影画像との位置関係を模式的に示す図である。図3に示すよ うに、撮影装置2の焦点距離をFとすると、撮影画像は撮影装置2から距離Fの位置で、 撮影装置2の光軸と直交する平面上にあると考えてよい。撮影画像から対象点の画素位置 を求めるためには、図2に示すように、対象点が撮影画像上のどの座標位置(p×,py)に映っているかを調べればよい。対象点への視線ベクトルは、撮影画像上での画素位置 (p×,py)への方向ベクトルであり、画素位置(p×,py)、撮影画像上の光軸中 心(c×,cy)、距離Fがわかれば求めることができる。

【0028】

次に、式(1)に例示される補正式を用い、対象点への補正後の視線ベクトルを求める 。Kw、Dは既知である。パラメータDa、dは、前述した補正パラメータ導出法にて得 られた、圧力に応じた値を用いる。これにより、高圧環境下で撮影した撮影画像を補正し て、常圧環境下で撮影した画像と同等の画像を得ることができる。

図4は高圧環境下で撮影した撮影画像から常圧環境下で撮影した画像と同等の画像を得 るための画像処理の様子を模式的に示し、(A)は高圧環境下で撮影した撮影画像、(B))は補正後の画像を示す図である。

前述の処理により、撮影装置2から、高圧環境下で撮影した撮影画像上の対象点の画素 位置までの視線ベクトルが求まる。図4(A)では、高圧環境下での撮影画像のある一点 を光軸中心からの矢印で示しており、矢印の長さをWiとする。図4(B)は、同じ点の 補正後の位置を示し、矢印の長さをWrとする。光軸中心の撮影画像上の位置は、圧力変 化によって変わらない。式(1)に例示される補正式を用いれば、WrからWiを計算す ることができるため、補正後の位置を求めることができる。

[0029]

以上の一連の処理により、高圧環境下で撮影された画像上の見かけ上の位置Wiから常 圧環境下で撮影されたと等価な画像上位置Wrが求まる。

よって、撮影画像上での全ての画素について同様の処理を行えば、撮影画像から補正後 の画像を得ることができる。

【 0 0 3 0 】

ここで、撮影装置2としてステレオカメラを用いれば、補正後の2本の視線ベクトルに 50

30

20

よって、高圧環境下での歪みを補正した3次元計測を行うことができる。

[0031]

このコンセプトの優位性について説明する。

第1に、圧力変化によるビューポート3の変化を直接測定していないため、ビューポート3の形状、厚み、耐圧容器への取付態様を考慮する必要がない。つまり、ビューポート3は例えば平面形状であっても、ドーム型のような半球面状であってもよい。

第2に、撮影対象物1の存在する媒質が、圧力、温度、組成変化等により変化する屈折 率を有する場合であっても、撮影する環境と補正量を測定する環境とを同等にすることが できれば、何ら制約を受けない。

第3に、撮影する環境、補正量を測定する環境について圧力による制約がない。圧力の ¹⁰ 上限や下限がないためである。

第4に、撮影対象物1の存在する媒質が液体でも気体でも適用することができる。

第5に、撮影対象物1から撮影装置2に達する光の波長については、撮影する環境と補 正量を測定する環境とで同等にすれば、遠赤外線から紫外線までの任意の波長に適用でき 、制限がない。

第6に、撮影装置2に含まれるレンズなどの光学系は、撮影環境と補正量の測定環境と で同等にすれば、何ら制約されない。

第7に、撮影中に補正することも、撮影後に補正することも可能である。

【 0 0 3 2 】

〔第1の実施形態〕

以下、本発明の各実施形態について詳細に説明する。図5は、本発明の第1の実施形態 に係る画像処理システム10のブロック構成図である。本発明の第1の実施形態に係る画 像処理システム10は、ビューポート11Aを有する耐圧容器11内に、撮影装置12と 記憶部13と補正情報算出手段14と補正情報格納手段15と撮影画像補正手段16とセ ンサ17と通信手段18と制御部19とを備えている。なお、撮影装置12と通信手段1 8以外の構成要素は当該耐圧容器の外部(別の耐圧容器等)に配置し、通信により情報の 受け渡しをすることも可能である。

【0033】

耐圧容器11は背景技術で説明したので、説明を省略する。撮影装置12は、光学カメ ラと、広角レンズ、ミラーなどの光学系とを備え、制御手段19により撮影制御され、撮 影により生成した撮影画像は記憶部13に記憶される。センサ17は、耐圧容器11の周 りの環境、例えば圧力、撮影対象物1のある媒質の温度をモニタリングする。通信手段1 8は、図示しない外部、例えば船舶、監視センタなどと交信して撮影画像のデータの送受 信や各種の制御データの送受信を行う。送受信は音波などの無線通信、光ファイバなどを 用いた有線通信の何れか又はその組み合わせである。

【0034】

補正情報算出手段14は、耐圧容器11が異なる圧力環境下にある状態で、撮影装置1 2により前述の画像パターンを有する補正情報算出用リファレンスを撮影して撮影パター ン画像を生成し、圧力変化による撮影パターン画像上のパターンの移動量から補正情報を 求める。求まった補正情報は補正情報格納手段15に格納される。

【0035】

補正情報格納手段15には、撮影装置12により形成される像が耐圧容器11外の媒質の状態及びビューポートの状態に応じて移動する量に関して、補正情報を格納している。 この補正情報は、圧力毎に補正情報を表したテーブル形式、圧力と補正情報との関係を式 で表した補正式など、その表現形態は問わない。

【0036】

撮影画像補正手段16は、記憶部13に格納されている撮影画像について、この撮影画 像上の撮影対象物1における各対象点への視線ベクトルを、補正情報格納手段15に格納 されている補正情報により補正して、該撮影画像を処理する。ここで、「撮影画像を補正 する」とは、画素毎に、歪みによるずれをなくして撮影画像そのものを補正する場合のみ

ならず、撮影画像自体は修正しなくとも、位置計算等の過程で補正を適用した計算を行う ことも含まれる。なお、制御手段19は、耐圧容器11内にある各手段を統括制御するも のである。

(10)

【0037】

〔第2の実施形態〕

本発明の第2の実施形態に係る画像処理システム20について説明する。図6は、本発 明の第2の実施形態に係る画像処理システム20を示すシステム構成図である。図5に示 すシステム10とは、補正情報算出手段14を備えていない点で異なる。これは、既に、 補正情報が求められて補正情報格納手段15に格納されているためである。

[0038]

10

本発明の第1及び第2の実施形態に係る画像処理システム10,20は以上のようにシ ステム構成されている。以下では、画像処理システム10,20を用いることで、ビュー ポート11Aを有する耐圧容器11内の撮影装置12を用いて、ビューポート11Aを経 由して耐圧容器11外の撮影対象物1を撮影して生成した撮影画像の処理の仕方について 説明する。

[0039]

〔高圧環境下における画像パターンの取得手順〕

第1の実施形態に係る画像処理システム10を念頭に、高圧環境下における画像パターンの取得手順について説明する。

第1のステップにおいて、ビューポート11Aを備えた耐圧容器11に撮影装置12と ²⁰ しての光学カメラを格納する。

【0040】

第2のステップにおいて、補正情報算出用リファレンスとして、既知の複数の画像パタ ーンが印刷された物(以下、「参照物」と呼ぶ。)と耐圧容器11とを、大気中において 任意の位置姿勢状態(以下、「基本状態」と呼ぶ。)で設置する。基本状態は、耐圧容器 11と参照物とが正対した姿勢関係において、光学カメラの撮影画像視野がそのパターン によりほぼ満たされる位置関係とする。

[0041]

ここで、参照物は高圧環境下において変形しないものとし、参照物に印刷されている画 像パターンは、圧力変化により剥離したり、移動したり、変形しないものとする。これを 確認するために、圧力変化を伴った高圧環境下にて、参照物の信頼性試験を適宜行うこと が望ましい。参照物のサイズは高圧槽の規模に応じて決定され、印刷される画像パターン の個数は、高圧槽に設置した際に光学カメラの撮影画像視野が当該画像パターンでほぼ満 たされる個数とする。各画像パターンのサイズは、撮影装置12の解像度、実際に使用す る場合の撮影対象物1までの代表的な距離に応じて決定される。

【0042】

第3のステップにおいて、基本状態において、撮影装置12を用いて参照物を撮影し、 その撮影画像を記憶部13に保存する。参照物の姿勢を適宜変化させた場合には、その都 度同様に参照物を撮影してその撮影画像を保存する。

【0043】

40

30

第4ステップにおいて、基本状態にて耐圧容器11と参照物とをフレーム(図示せず) に固定して高圧槽内に設置する。

第5ステップにおいて、高圧槽内の媒質中で常圧環境の下において、撮影装置12を用いて参照物を撮影し、その撮影画像を記憶部13に保存する。

【0044】

第6ステップにおいて、高圧槽内を昇圧し、任意の環境圧に達した時点において、その 都度撮影装置12を用いて参照物を撮影し、その画像を保存する。この処理を最大圧に達 するまで繰り返し行う。最大圧は、耐圧容器11及び撮影装置12使用環境に即して任意 に決定される。昇圧の間隔は例えば100kPa、1MPaとし、昇圧、降圧毎に撮影す る。 [0045]

第7ステップにおいて、最高圧に到達した時点で撮影装置12を用いて参照物を撮影し 、その画像を記憶部12に保存する。その後、任意の時間最高圧を保持する。最高圧を任 意時間保持した後、第8ステップにおいて、高圧槽内を降圧する。この際、降圧開始前に 撮影装置12を用いて参照物を撮影し、その画像を記憶部13に保存する。昇圧時の手順 と同様に、任意の環境圧に到達した時点において、その都度撮影装置12を用いて参照物 を撮影し、その画像を保存する。これを常圧に到達するまで繰り返し行う。参照物を撮影 する圧力間隔は昇圧時と同様適切に定める。

[0046]

第9ステップにおいて、降圧終了後、常圧環境下において撮影装置12を用いて参照物 ¹⁰ を撮影し、その画像を記憶部12に保存する。

【0047】

以上のステップを順に行うことにより、大気圧における既知の画像パターン、媒質中に おいて圧力変化前の、即ち常圧における既知の画像パターン、媒質中における昇圧時の、 即ち高圧における既知の画像パターン、媒質中における降圧時の、即ち高圧時の既知の画 像パターンが得られる。

[0048]

なお、高圧槽における昇降圧速度については、耐圧容器及び光学カメラを実際に使用す る環境に移動する速度に即して事前に任意に設定する。例えば、海中探査機への搭載を想 定する場合は、海中探査機の下降速度、上昇速度に合せてもよい。

20

最高圧時の保持時間は、耐圧容器及びビューポートの変形が生じるのに十分な時間を要 すればよく、昇圧、降圧を連続することを排除するものではない。

【0049】

〔既知の画像パターンの処理〕

ここで、図5に示す補正情報算出手段14による、各既知の画像パターンの処理につい て説明する。大気圧における既知の画像パターンから、カメラ原点から対象物までの距離 Dを求めることができる。常圧における既知の画像パターンを基準とし、昇圧時及び降圧 時における各高圧時の既知の画像パターンと比較することにより、昇降圧時における各画 像パターンの移動量を求めることができる。

【0050】

移動量の算出については、前述した、たとえばヒルクライミング法などを用いて、各圧 力において補正項Da及び補正係数dを所定の精度で求められれば十分である。これによ り、圧力をインデックスとしたテーブル(「補正パラメータテーブル」と呼ぶ。)を作成 してもよいし、変数Da及びdと圧力との相関について回帰分析等を用いて求めた近似式 、つまり補正式で規定してもよい。この移動量については、補正情報格納手段15に格納 される。

[0051]

上述のように補正式が特定できるので、撮影補正手段16は、補正情報格納手段15に 格納された補正情報に基づいて、撮影画像上の撮影対象物1における各対象点への視線ベ クトルを、補正情報格納手段15に格納されている補正情報により補正して、この撮影画 像を処理する。その際、撮影画像の全ての画素について、上述の補正式(1)により補正 する必要はなく、例えば、表示に必要な領域の画素のみに関して補正すれば十分である。 【0052】

〔マニピュレータを用いた画像パターンの取得法〕

画像パターンが例えば海中探査機のマニピュレータに取り付けられ、海中探査機に図5 に示す画像処理システム10が搭載されている場合を例にとって説明する。海中探査機は 一般にプラットフォームと呼ぶことができる。

[0053]

図 7 はマニピュレータを用いた画像パターンの取得方法を説明するための模式図である 。前提として、対象となる撮影装置12はビューポート11A付きの耐圧容器11に格納 ⁵⁰

され、耐圧容器11はマニピュレータなどの可動部30を装備したプラットフォームに搭載されている。海中探査機は、図7(A)に示すように、可動部30を備え、可動部30 は、一又は複数の関節31でアーム32同士が接続されており、可動部30の先端部には 手部33を設けている。

(12)

【0054】

先ず、第1ステップとして、可動部30の任意位置に、既知の画像パターンが印字され ている参照物34を取り付ける。例えば、図7(A)に示すように、参照物34は手部3 3に取り付けられ、この参照物34には例えば格子状のドットが付されている。この際、 参照物中心(画像パターン中心)と可動部30の任意位置との相対位置関係は厳密に計測 されているものとする。ここで、可動部30は、その先端部を任意の3次元位置姿勢へと 誘導する機構を有しており、その際各マニピュレータの各関節の状態、例えば関節角度又 は角速度をセンシングすることができる。なお、参照物34のドットは一つでも複数でも よい。

【0055】

第2ステップとして、気中において、複数の任意位置へ参照物34を移動し撮影することにより撮影装置12のキャリブレーションを実施する。これにより、カメラ座標系とマニピュレータ座標系との位置及び姿勢の関係が既知となる。

【0056】

第3ステップとして、可動部30を装備した状態で、目的のミッションを遂行する圧力 環境下にプラットフォームを到達させる。ここで、圧力環境とは、プラットフォームを海 ²⁰ 中探査機と仮定するならばミッションを行う深度に到達したときの環境、プラットフォー ムを高圧ガスの貯蔵タンクと仮定するならば貯蔵圧力まで加圧した環境となる。

【0057】

第4ステップとして、撮影装置12により参照物34が撮影できる任意の位置姿勢へと 可動部30を誘導したのち、参照物34を撮影し、当該撮影画像を保存する。例えば図7 (B)に示すように、マニピュレータなどの可動部30を立体的に移動することで、参照 物34の位置姿勢を誘導して、その都度、参照物34を撮影する。

【0058】

第5ステップとして、撮影画像を取得した際のカメラ原点から参照物中心までの距離を 、可動部34の順運動学モデルより算出し保存する。またその際の参照物の姿勢も同順運 動学モデルより算出し保存する。上記距離を算出する際、順運動学モデルを用いるが、前 述の第2ステップにてキャリブレーションを行っていることにより、カメラ座標系とマニ ピュレータ座標系との位置姿勢関係は事前に既知となっている。

【0059】

第6ステップとして、光学カメラの撮影画像視野をほぼ全包括する範囲にて参照物34 が撮影されるように第4ステップ及び第5ステップを繰り返す。参照物34を撮影する位 置姿勢、実施回数は、仮に光学カメラの撮影画像視野を当該画像パタンーンでほぼ満たす ような大型の参照物を撮影した場合と同等の効果が得られるように設定する。また、これ により設定された位置姿勢へ誘導するように可動部を制御する場合は、手動あるいは事前 のプログラミングにより自動にて行う。

[0060]

第7ステップとして、全ての撮影を終了後、全撮影画像とその際の参照物中心までの距離を用いて、画像パターンの移動量を求める。求めた移動量より、補正パラメータテーブルや補正式を作成することにより、実環境、即ち高圧環境における補正量がリアルタイムに取得される。

【0061】

以上のステップを経ることで、補正情報が求まるので、撮影補正手段16は、補正情報 格納手段15に格納された補正情報に基づいて、撮影画像上の撮影対象物1における各対 象点への視線ベクトルを補正して、撮影画像を処理する。このように、各対象点が撮影画 像の全ての画素に対応するようそれぞれ視線ベクトルを補正することで、常圧環境で撮影 10

30

した画像と同等の歪んでいない画像を得ることができる。

【実施例】

【0062】

次に実施例を説明する。補正情報算出用リファレンスとして、図8に示す格子状に円形 のマーク又は幾何学模様を有する参照物を用いた。図8に示すように、リング状の底部4 1の周上に間隔をあけて支柱42が立設され、底部41には補正情報算出用リファレンス 43としてマーク又は幾何学模様43Aが格子状に設けられている。また、各支柱42に も補正情報算出用リファレンス44として、円形のマーク又は幾何学模様44Aが多数設 けられている。なお、補正情報算出用リファレンス43の上方には、ドーム型あるいは平 型のビューポートを備えた撮影装置45が設けられている。図8に示す補正情報算出用リ ファレンス43,44及び撮影装置45を備えた筐体40を、高圧水槽に入れて、水を注 入して圧力を変化させた。

【0063】

図9は、前述の補正パラメータの導出により求めた補正項、補正係数の圧力依存性を示 すグラフであり、(A)は補正項Da、(B)は補正係数dに関するものである。図の横 軸は圧力であり、縦軸はそれぞれ補正項Da、補正係数dである。図9から、補正項Da 、補正係数dは何れも線形性及び再現性を有する。よって、圧力に応じて補正項Da、補 正係数dを求めることもできる。

[0064]

〔適用される応用形態〕

本発明は各種に応用される。応用形態の一つは、高圧環境下におけるステレオ視3次元 計測システムである。図10は、高圧環境下におけるステレオ視3次元計測システム50 を示し、(A)は撮影対象物1と撮影装置52A,52Bとの配置関係を示し、(B)は そのシステム構成図である。図5や図6と同様の撮影装置52A,52Bが、スレテオ視 を生成するよう2台以上で構成されている。ステレオ視3次元計測システム50は、左右 の撮影装置52A,52Bと、撮影装置52A,52Bからの撮影画像を補正する補正手 段56と、ステレオマッチング部51と、図5及び図6に示す各要素(図10では図示せ ず)を備える。ステレオ視3次元計測システム50は、左右の撮影装置52A,52Bで 生成した撮影画像の歪みを撮影画像補正手段56により補正することで、高圧環境下にお ける歪みを補正した3次元計測を行うことができる。これにより、高圧環境下における任 意の物体の3次元位置、面積、長さを算出することができる。なお、撮影対象物1の3次 元位置、面積、長さのみを得たい場合には、補正後の位置が得られればよいため、画像自 体の補正は行わなくとも、位置計算上必要な補正計算を行えば十分である。

【0065】

応用形態の一つは、高圧環境下における広角カメラを用いた全周囲画像表示システムで ある。全周囲画像表示システムは、広角レンズやミラーを有する光学系を備える。広角カ メラが撮影した撮影画像を前述のように歪み補正し、180度視野角を有し、歪みの少な い画像を表示する。また、撮影装置を複数配置することで、全周囲画像表示、即ちパノラ マ表示を実現することができる。

【産業上の利用可能性】

[0066]

本発明が利用される分野について説明する。

第1として、海中探査機の操作、観測システムへの適用である。有人又は無人の海中探 査機を操作する場合や、海中探査機における撮影装置が撮影した映像を用いて深海観測を 行う場合、広角カメラを備える撮影装置を設けることにより、歪みのない広視野角映像を 提供することができる。例えば、図11(A)に示すように、海水探査機60の前部と後 部とに広角レンズ及び光学カメラを備えた撮影装置61,62が備えられることで、図示 するように広い範囲の視界領域を得ることができる。また、図11(B)に示すように、 海水探査機60の上部と下部とに広角レンズ及び光学カメラを備えた撮影装置63,64 が設けられることで、図示するように広い範囲の視界領域を得ることができる。図11(10

20



A),(B)に示す矢印は、撮影装置61,62,63,64からの視界が広がっている 方向を示しており、その方向に照明が届く限り、各撮影装置61,62,63,64が広 角で撮影することができる。また例えば、ステレオ視3次元計測システムを海中探査機6 0に備えれば、海中探査機60が調査、観測ミッション中に撮影した対象までの距離だけ でなく、その対象の任意の長さ、サイズ、面積等を計測することができる。

第2として、海底ステーションの監視システムへの適用である。海底ステーションには 定点設置型の撮影装置が設けられている。そこで、広角カメラを備える撮影装置を設ける ことにより、撮影した画像を補正することで、監視映像として、歪みのない広視野角映像 を提供することができる。また、ステレオ視3次元計測システムを海底ステーションに備 えれば、海底ステーションが撮影した物標までの距離だけでなく、その対象の任意の長さ 、サイズ、面積等を計測することができる。

第3として、高圧ガス貯蔵施設、製造設備の内部監視システムへの適用である。高圧ガ ス貯蔵容器内や製造設備内に広角カメラを備える撮影装置を設けておき、撮影装置により 撮影した画像を補正することで、歪みのない広視野角映像を得ることができる。これによ り、内部のヒビ、クラック、腐食などの正常でない部位を早期に発見することができる。 また、ステレオ視3次元計測システムを備えれば、ヒビ、クラック、腐食などの正常でな い部位に関し、その3次元位置を確定できるほか、長さ、サイズ、面積等を計測すること もできる。

- 【符号の説明】
- 【0067】 1:撮影対象物
 - 2,12:撮影装置
 - 2,11A:ビューポート
- 10,20:画像処理システム
- 1 1:耐圧容器
- 13:記憶部
- 14:補正情報算出手段
- 15:補正情報格納手段
- 16:撮影画像補正手段
- 17:センサ
- 18:通信手段
- 19:制御手段
- 3 0 : 可動部
- 3 1 : 関節
- 32:アーム
- 3 3 : 手部
- 34:参照物
- 40:筐体
- 4 1 : 底部
- 4 2 : 支柱
- 43,44:補正情報算出用リファレンス
- 4 3 A , 4 4 A : マーク又は幾何学模様
- 45:撮影装置
- 50:スレテオ視3次元計測システム
- 51:ステレオマッチング部
- 5 2 A , 5 2 B : 撮影装置
- 56:撮影画像補正手段
- 6 0 : 海中探査機
- 61,62,63,64:撮影装置

20

10

30



【図2】





【図4】



【図5】

















【図9(A)】



【🛛 9 (B) 】













フロントページの続き

- (72)発明者 高橋 裕信 茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくば市産業振興センター205 株式会社アプライド・ビジョ ン・システムズ内
- (72)発明者 井上 美明
 茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくば市産業振興センター205 株式会社アプライド・ビジョン・システムズ内

審査官 片岡 利延

(56)参考文献 特開2008-236635(JP,A) 特開平08-184887(JP,A) 特開平11-325889(JP,A) 特開2003-255076(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 6 T	3/00
G 0 6 T	1/00
H 0 4 N	1/40